This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	The grade of the second		
, e		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	* 1.1		
		And the second of the second o	
			A 144
			€

		windowski sa	
	er og skriver	•	
er i transport de la companya de la			

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-075471

(43)Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.CI.

H01M 14/00 H01L 31/04

(21)Application number: 2000-252660

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

23.08.2000

(72)Inventor:

NAKAMURA YOSHISADA

(54) PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT AND PHOTOCELL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photoelectric conversion element with a photoelectric conversion efficiency heightened by preventing an inverse current not related to light irradiation, especially, a photoelectric conversion element with flexible substrate, and to provide a photocell using above photoelectric conversion element.

SOLUTION: A photocell, using the photoelectric conversion element comprising a conductive layer, a sensitized layer including semiconductor intensified by pigment, an electric charge transfer layer, an opposite pole, and a layer interposed between the sensitized layer and the conductive layer composed of a semiconductor of which, the electric potential of the lower end of conduction band is lower than that of the semiconductor constituting the sensitized layer; and the photoelectric element with a polymer film substrate; is provided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

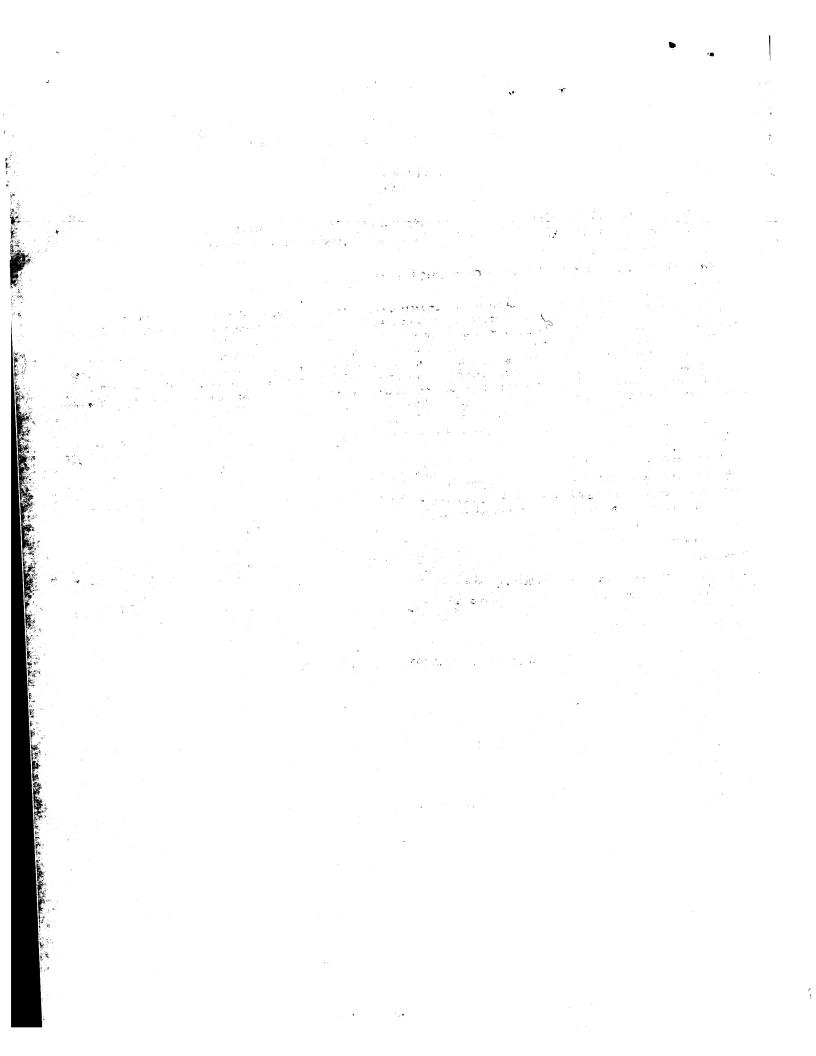
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



-
盂
华
噩
4
<u> </u>
<u>a</u>
2
19) 日本四谷野小
==

(11)特許出國公開番号 ¥ ₩ 4

(P2002-75471A) **特開2002-7547**]

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

F-71-1*(#4) P 5F051 Z 5H032	
31/04	
F 1 H 0 1 M H 0 1 L	
中国的基	
8 %	
IntCl. 10 1 M 14/00 10 1 L 31/04	

(全 23 頁) 群強調水 未雑水 諸水垣の数6 01.

(21)出版器号	特度2000—252660(P2000—252660)	(11) 计图式 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22) 出版日	平成12年8月23日(2000.8.23)	神奈川県南足柄市中部210岳地
		(72)発明者 中村 裕貞
		神奈川県南足柄市中昭210番地 富士写》
		フイルム株式会社内
		(74) 代理人 100105647
		弁理士 小類 昌平 (外4名)
		F9-4 (##) 57051 AM4
		SHD32 AAD8 ASI6 CC14 CC17 EED1
		EDG EDG EEG EE18
		HAD8
		-

光電変換率子および光電池 (54) [発明の名称]

(57) [要約]

骨との間に、該船光層を構成する半導体より、その伝導 「課題」光の開射とは関係ない逆和液を防止することに より、光面変換効率を高めた光電変換案子、特にはフレ やシブルな基板を用いた光虹変換案子、およびこのよう 【解決手段】導虹層、色葉により増磨した半導体を含む 野光層、電荷輸送層:および対極を有し、感光層と導電 変換素子および基板が高分子フィルムである光電変換素 **帯下端低位がより卑なる半導体からなる周を有する光館** な光電変換素子を適用した光電池を提供すること。 子を用いた光気池が提供される。

特許額水の範囲】

【翻求項1】 - 蕁電層、色素により増磨した半導体を含 む感光層、電荷輸送層、および対極を有する光電変換素

り、その伝導帯下端電位がより卑なる半導体からなる層 怒光層と導電層との間に、該密光層を構成する半導体よ を有することを特徴とする光電変換素子。 【翻求項2】 ・ 慰光圀を構成する半導体が酸化チタンで ルコニウム、チタン酸ストロンチウム、酸化ニオブまた あり、かつ伝導符下端電位がより卑なる半導体が酸化ジ は酸化亜鉛であることを特徴とする翻求項 1 に記載の光 電変換素子。

が、酸化ジルコニウム、チタン酸ストロンチウム、酸化 も1種であり、かつ伝導帯下端電位がより卑なる半導体 飲化錫および酸化タングステンから選択される少なくと ニオブ、酸化亜鉛または酸化チタンであることを特徴と 【静求項3】 ・ 魁光周を構成する半導体が、酸化亜鉛、 する請求項1に記載の光電変換素子。

輸送材料を含有することを特徴とする結束項1~3のい Ⅱ 【胡求項4】 電荷輸送周か溶融塩電解質またはホール ずれかに記載の光電変換案子。

が高分子フイルム、金属箱、金属板、装面に金属層を設 【請求項5】 導電溜または対極が基板を有し、該基板 けた高分子フイルム、または表面に金属層を設けたガラ ス板であることを特徴とする鯖水頂1~4のいずれかに 記載の光電変換業子。

電変換案子を用いることを特徴とする光電池。 【発明の詳細な説明】

[発明の属する技術分野] 本発明は色素で増密された半 導体徴粒子を用いた光電変換素子およびこれを用いた光 時治に属する。 [0001]

[0002]

料部段、エネルギーペイパックタイムが扱い等の問題点 8 結晶シリコン太陽亀池、アモルファスシリコン太陽亀 も、アルル化力ドミウムやセワン化インジウム鐵棒の化 なっている。しかし、普及させる上で製造コスト、原材 を克服する必要がある。一方、大面禎化や低価格化を指 **向した有機材料を用いた太陽電池もこれまでにも多く堤 筑変換素子および太陽電池、ならびにこれを作成するた** 合物太陽光電池が実用化もしくは主な研究開発の対象と 案されているか、変換効率が低く、耐久性も思いという **等に、色素によって増癌された半導体微粒子を用いた光** 【従来の技術】太陽発電は、単結晶シリコン太陽電池、 巻、第737~740頁、1991年)および米国特許4927721号 問題があった。こうした状況の中で、Nature(第353

導体を高純度に精製することなく用いることができるた め、安価な光電変換案子を提供できる点である。第二の 利点は用いられる色素の吸収がブロードなため、可視光 る。しかし、取り出し亀田が十分に得られないという四 題があった。これは、電極から電荷輸送材料へ、光の照 の方式の第一の利点は二酸化チタン等の安価な酸化物半 線のほぼ全波長領域の光を電気に変換できることであ

(0003)

射とは関係なく逆電流が流れることに起因しており、こ

の逆電流を十分に防止する手段はなかった。

にある。本発明の他の目的は、このような光電変換案子 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、光の 照射の右無に関わらず流れる逆電流を防止することによ り、光電変換効率を高めた光電変換業子を提供すること をフレキシブルな基板を用いて提供することにある。本 発明のさらなる目的は、光電変換効率が高められたフレ キシブルな光電池を提供することにある。 【課題を解決するための手段】本規明によれば、下記構 成の光電変換案子および光電池が提供されて、本発明の 上記目的が遠成される。

[0004]

体より、その伝導帯下端電位がより卑なる半導体からな て、密光層と導電層との間に、数略光層を構成する半導 1. 導電層、色素により増磨した半導体を合む膨光層、 電荷輸送層、および対極を有する光電変換業子におい る恩を有することを特徴とする光電変換業子。

2. 懸光闊を構成する半導体が酸化チタンであり、かつ ム、チタン酸ストロンチウム、酸化ニオブまたは酸化亜 伝導帯下端電位がより卑なる半導体が酸化ジルコニウ 鉛であることを特徴とする上記1に記載の光電変換案

び酸化タングステンから選択される少なくとも1種であ 3. 癌光層を構成する半導体が、酸化亜鉛、酸化锅およ り、かつ伝導帯下始電位がより卑なる半導体が、酸化ジ ルコニウム、チタン酸ストロンチウム、酸化ニオブ、酸 化亜鉛または酸化チタンであることを特徴とする上記1

4. 電荷輸送層が溶脱塩電解質またはホール輸送材料を 合有することを特徴とする上記1~3のいずれかに記載 に記載の光電変換案子。 の光和変換業子。

5. 溥電圀または対極が基板を有し、眩甚板が高分子フ イルム、金属格、金属板、吸面に金属層を設けた高分子 フイルム、または表面に金属層を設けたガラス板である ことを特徴とする上記1~4のいずれかに記載の光電変

6. 上記1~5のいずれかに記載された光電変換業子を 用いることを特徴とする光電池。 换茶子。

[0000]

めの材料および製造技術が開示された。提案された電池

は、ルテニウム錯体によって分光増感された二酸化チタ

ノ多孔質薄膜を作用電極とする湿式太陽電池である。こ い 本発明の光電変換薬子は、好ましくは図1に示される概 【発明の実施の形態】(1) 光電変換案子

3

50を設けてもよい。以下本発明では、導電周10および任 場合を特に光電気化学電池と呼び、また、太陽光による 荷輸送材料23は、電荷輸送層30に用いる材料と同じ成分 **電图10および/または対極導電圏40の下地として、基板** 電荷輸送圏30、対極導電層40の順に積層し、感光層20を 色素22によって増磨された半導体微粒子21と当該半導体 成する(すなわち、色素によって増盛された半導体微粒 られたものが光電池であり、光学的情報のセンシングを 徴粒子21の間の空隙に浸透した電荷輸送材料23とから構 子屈の空隙に電荷輸送材料を浸透させて構成する)。電 からなる。また光電変換素子に強度を付与するため、導 蔵で股ける基板50からなる窟を「導電性支持体」、対極 ⇨ 透明基板50aであっても良い。この光電変換素子を外 部負荷に接続して電気的仕事をさせる目的(発電)で作 ち、電荷輸送材料23が主としてイオン輸送材料からなる 基板50は、それそれ透明導電图10a、透明対極導電層40 略断面図のように、導電層10、下盛り層60、懸光層20、 尊稚園40および任意で設ける基板50からなる周を「対 目的に作られたものが光センサーである。光電池のう 極」と呼ぶ。なお、図1中の導電層10、対極導電隔40、 発電を主目的とする場合を太陽電池と呼ぶ。

荷輸送图30を経て色菜22等の酸化体に戻り、色素22が再 て、半導体徴粒子が11型である場合、色素22により増感 された半導体徴粒子21を含む感光層20に入射した光は色 の電子が半導体徴粒子21の伝導帯に渡され、さらに拡散 により導電图10に到達する。このとき色素22等の分子は 敬化体となっている。光電池においては、導電圏10中の 電子が外部回路で仕事をしながら対極導電層40および電 生する。感光屈20は負極(光アノード)として働き、対 極40は正極として働く。それぞれの層の境界(例えば導 電圀10と感光圀20との境界、感光圀20と電荷勧送層30と は、各層の構成成分同士が相互に拡散混合していてもよ 霖22等を励起し、励起された色葉22等中の高エネルギー [0006]図1に示す本発明の光電変換素子におい の境界、電荷輸送图30と対極導電图40との境界等)で い。以下各層について詳細に説明する。

【0007】(A) 下盤り個

際半遺体の伝導棋下端度位より卑なる伝導帯下端館位を 本発明は、下盤り層に、すなわち、<u>感光層(半導体微粒</u> 子阁)と電極(導電周)との間に位置する層に、色素増 は、奥陽に光電変換業子に用いる半導体微粒子における それであり、この配位は大きな結晶における値と異なる 場合がある。癌光層に用いる半導体微粒子と下塗り層に 用いる半導体とでは、同じ組成であっても伝導帯下端電 位が異なる場合がある。作り方によっても異なるが、一 **持つ半導体を用いることにより、電極から電荷輸送材料 か、光照射時の逆電流が少なく、見かけの順方向の電子** たものである。本発明に言う半導体の伝導帯下端電位と への電子移動がより電位を掛けないと起こらなくなる 移動が多くなり、高い光電変換効率を得られるように

留をスプレーパイロリシス法や、焼結により形成し、結 のような装置で作製することができる。色増感半導体徴 般的には下塗り層の半導体の方が、感光層の半導体微粒 子より伝導帯下端電位が高い傾向にある。特に、下塗り **晶性を上げると、その傾向が顕著である。スプレーパイ** 粒子層を構成する半導体が酸化チタンの場合、下塗り層 に使用する半導体としては、好ましくは、酸化ジルコニ ウム、チタン酸ストロンチウム、酸化ニオブもしくは酸 は、酸化ジルコニウム、チタン酸ストロンチウム、酸化 しくは、チタン酸ストロンチウム、酸化ニオブ、酸化亜 ロリシスは例えば、(株)メイク製のSPD薄膜形成装置 化亜鉛であり、より好ましくは、チタン酸ストロンチウ ム、酸化ニオブである。色増懸半導体微粒子層を構成す る半導体が酸化亜鉛、酸化錫および/または酸化タング ニオブ、酸化亜鉛もしくは酸化チタンであり、より好ま ステンの場合、下塗り層に使用する半導体は、好ましく 鉛である。

下塗り層の好ましい膜厚は5~1000nm以下であり、10~5 0, 643-652(1995)に記載されているスプレーバイロリシ 【0008】下塗り層は、例えばElectrochim. Acta 4 ス法の他、スパッタ法等により盛散することができる。 00回がさらに好ましい。

材料の種類によってその効果の大きさが異なる。すなわ 【0009】この下盛り層の半導体の効果は、電荷輸送 く、さらにホール輸送材料、特に 1 価の銅を含む P 型半 |体の場合その効果が顕著である。これは、前述した電 極から電荷輸送材料への逆電子移動が多いものほど効果 が大きいためと考えられる。また、この効果は、支持体 がフレキシビリティーを持つものである場合、効果が顕 着であり、例えば、導電層および/または対極に使用す いるものと思われる。さらに、本発明の下塗り層の効果 は、電極の導電性物質が、酸化物半導体(ドープしたも のを含む)より、金属である場合の方が効果が顕著であ る。これは、支持体の変形に基づき、竪光半導体微粒子 **图でミクロな破壊が起こった場合、そのことにより電極** と電荷輸送材料とか接する機会が増えることに対応して る支持体が、200μm以下の厚みの導電性商分子フイル ち、電荷輸送材料が従来の湿式電解質(いわゆる電解 ム、60 μm以下の厚みの金属の場合、効果が顕著であ **徳)の場合に比べ、溶胞塩型電解質の方が効果が大き**

[0010] (B) 導電性支持体

含む導電阻を有する基板を使用することができる。好ましい導電和としては金属(例えば白金、金、銀、銅、亜 尊電性支持体は、(1)導電層の単層、または(2)導 留として強度や密封性が十分に保たれるような材料が使 チタン、アルミニウム等またはこれらを含む合金)を用 ハることができる。 (2) 句場合、感光層側に導電剤を 電層および基板の2層からなる。 (1)の場合は、導電 用され、例えば、金属材料(白金、金、銀、銅、亜鉛、

鉛、チタン、アルミニウム、インジウム等またはこれら を含む合金)、炭素、または導電性金属酸化物(インジ モンをドープしたもの等)が挙げられる。導電層の厚さ ウムースズ複合酸化物、酸化スズにフッ素またはアンチ は0.02~10~m程度が好ましい。

【0011】 導電性支持体は表面抵抗が低い程よい。好 ましい表面抵抗の範囲は500/口以下であり、さらに好 ましくは200/ロ以下である。

実質的に透明であるとは、可視~近赤外領域(400~120 であることを意味し、50%以上であるのが好ましく、80 **%以上がより好ましい。特に、慰光層が慰度を有する波** は、導電性支持体は実質的に透明であるのが好ましい。 Onm)の光の一部または全域において透過率か10%以上 【0012】導電性支持体側から光を照射する場合に 長域の透過率が高いことが好ましい。

素もしくはアンチモンをドーピングした二酸化スズある 【0013】透明導電性支持体としては、ガラスまたは には低コストと強度の点で有利なソーダガラス、アルカ プラスチック等の透明基板の表面に導電性金属酸化物か らなる透明導電層を塗布または蒸着等により形成したも のが好ましい。透明導電層として好ましいものは、フッ リ溶出の影響のない無アルカリガラスなどのガラス基板 透明ポリマーフィルムの材料としては、トリアセチルセ T)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、シンジオタク (PAr) 、ポリスルフォン (PSF) 、ポリエステルスルフ 化物の塗布量はガラスまたはプラスチックの支持体 1㎡ いはインジウムースズ酸化物 (1TO) である。透明基板 のほか、透明ポリマーフィルムを用いることができる。 がある。十分な透明性を確保するために、導電性金属酸 ド (PPS)、ポリカーポネート (PC)、ポリアリレート オン (PES)、ポリイミド (PI)、ポリエーテルイミド チックポリステレン (SPS)、ポリフェニレンスルフィ (PEI) 、環状ポリオレフィン、プロム化フェノキシ等 ルロース (TAC) 、ポリエチレンテレフタレート (PE 当たり0.01~100gとするのが好ましい。

属リード設置による入射光量の低下は、好ましくは10 【0014】透明導電性支持体の抵抗を下げる目的で金 属リードを用いるのが好ましい。金属リードの材質は白 金、金、ニッケル、チタン、アルミニウム、銅、鎚、等 の金属が好ましい。金属リードは透明基板に蒸着、スパ ッタリング等で設置し、その上に導電性の酸化スズまた はITO膜からなる透明導電層を散けるのが好ましい。金 %以内、より好ましくは1~5%とする。 【0015】 (C) 懸光圇

を担う。本発明で用いる半導体は、光励起下で伝導体電 慰光層において、半導体は感光体として作用し、光を吸 収して電荷分離を行い、電子と正孔を生ずる。色素増感 された半導体では、光吸収およびこれによる電子および 正孔の発生は主として色素において起こり、半導体微粒 子はこの電子(または正孔)を受け取り、伝達する役割

子がキャリアーとなり、アノード電流を与えるn型半導 体であることが好ましい。

[0016] (1) 半導体

半導体としては、シリコン、ゲルマニウムのような単体 半導体、III-V系化合物半導体、金属のカルコゲナイド (例えば酸化物、硫化物、セレン化物、またはそれらの 夏合物等)、またはペロプスカイト構造を有する化合物 ム、チタン酸ナトリウム、チタン酸パリウム、ニオブ酸 (例えばチタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシウ カリウム等)等を使用することができる。

【0017】好ましい金属のカルコゲナイドとして、チ イットリウム、ランタン、パナジウム、ニオブ、または タンタルの酸化物、カドミウム、亜鉛、鉛、鈕、アンチ モンまたはピスマスの硫化物、カドミウムまたは鉛のセ レン化物、カドミウムのテルル化物等が挙げられる。他 カドミウム等のリン化物、ガリウムーヒ素または銅ーイ ソジウムのセフン化物、個-インジウムの硫化物等が挙 ハフニウム、ストロンチウム、インジウム、セリウム、 (M、M₁およびM₂はそれそれ金属元素、Oは酸素、x、 y、zは価数が中性になる組み合わせの数)の様な複合物 **タン、スズ、亜鉛、鉄、タングステン、ジルコニウム、** の化合物半導体としては亜鉛、ガリウム、インジウム、 げられる。さらには、MxOySzまたはMjxMgyOz も好ましく用いることができる。

tt. Si. TiO2, SnO2, Fe2O3, WO3, ZnO, Nb2O5, CdS, Z s、CuinS2、CuinSe2等であり、より好ましくはTiO2、Zn ある。TiO2はアナターゼ型結晶を70%以上含むTiO2が好 O、SnO₂、Fe₂O₃、WO₃、Nb₂O₅、CdS、PbS、CdSe、SrTi O₃、InP、GaAs、CuinS₂またはCuinSe₂であり、特に好ま 目的で金属をドーブすることも有効である。ドーブする 電荷輸送層へ逆電流が流れるのを防止する目的で、半導 である。また、これらの半導体中の電子電導性を上げる 金属としては2価、3価の金属が好ましい。半導体から nS, PbS, B12S3, CdSe, CdTe, SrT103, GaP, InP, GaA しくはTiO2またはNb20gであり、最も好ましくはTiOgで ましく、特に好ましくは100%アナターゼ型結晶のT10g 【0018】 怒光層に用いる半導体の好ましい具体例 体に1価の金属をドープすることも有効である。

材料確保、エネルギーペイパックタイム等の観点からは 多結晶が好ましく、半導体徴粒子からなる多孔質膜が特 【0019】慇光層に用いる半導体は、製造コスト、原 に好ましい。また、一部アモルファス部分を含んでいて もよい。

一ダーであるが、投影面積を円に換算したときの直径か |体徴粒子 (二次粒子) の平均粒径は0.01~30μmが好 ましい。粒径分布の異なる2種類以上の微粒子を混合し てもよく、この場合小さい粒子の平均サイズは25m以下 ら求めた一次粒子の平均粒径は5~200mであるのが好 ましく、8~100mがより好ましい。また分散液中の半 【0020】半導体徴粒子の粒径は一般にm~μmのオ

であることが好ましい。またもう 1 種としてはSnO₂、Fe ひせとしては、Zn0とSnOg、Zn0とNO3またはZnO、SnOgと 微粒子の粒径が大きく、2個目以降で挙げた半導体微粒 【0021】半導体徴粒子の種類も異なる2種以上の混 使用する場合、1種は110g、2n0、Nb20gもしくはSr110g 203、40gであることが好ましい。さらに好ましい組み合 の半導体徴粒子を混合して用いる場合、それぞれの粒隆 が異なっていても良い。特に上記1個目で挙げた半導体 子か小さい組み合わせが好ましい。 好ましくは大きい粒 合であってもよい。2億以上の半導体徴粒子を混合して 径の粒子が100m以上で、小さい粒径の粒子が15mm以下 MOJなどの組み合わせを挙げることができる。 2 個以上 の組み合わせである。

【0022】 半導体微粒子の作製法としては、作花済夫 の「ゾルーゲル法の科学」アグネ承風社(1998年)、技 **術権報協会の「ゾルーゲル法による薄膜コーティング技 ズ形態傾倒」、まてりあ、第35巻,第9号,1012~1018 页 (1996年) に記載のグルーゾル法が好ましい。またDe** 「新台成法グルーゾル法による単分散粒子の合成とサイ Russa社が開発した塩化物を酸水素塩中で高温加水分解 **術』(1995年)等に記載のゾルーゲル法、杉本忠夫の** により酸化物を作製する方法も好ましい。

性と応用技術」技報宣出版(1997年)に記載の硫酸法お ;; いずれも好ましいが、さらに消野学の「酸化チタン 物 一・オブ・マテリアルズ, 類10巻, 第9号, 2419~2425 **よび塩素法を用いることもできる。さらにゾルーゲル法 賢 (1997年) に記載の方法や、Burnsideらのケミストリ** 【0023】半導体徴粒子が酸化チタンの場合、上記ゾ ラミック・ソサエティー, 筑80巻, 第12号, 3157~3171 ル-ゲル法、塩化物の酸水素塩中での高温加水分解法は として、Barbeらのジャーナル・オグ・アメリカン・セ **質に記載の方法も好ましい。**

[0024] (2) 半導体微粒子圖

微粒子の分散液またはコロイド溶液を導電性支持体上に 盤布する方法の他に、創述のソルーゲル法等を使用する こともできる。光電変換素子の量産化、半導体徴粒子液 45男体徴粒子を導電性支持体上に盛布するには、半導体 の物性、導電性支持体の融通性等を考慮した場合、過式 の製膜方法が比較的有利である。湿式の製膜方法として は、盛布法、印刷法、電解析出法および電燈法が代表的 である。また、金属を敬化する方法、金属溶液から配位 熱分解する金属酸化物ブレカーサーを吹き付けて金属酸 子交換等で液相にて折出させる方法(LPD法)、スパッタ 等で茶替する方法、CVD法、あるいは加鉛した基板上に 化物を形成するSPD法を利用することもできる。

法、ミルを使って粉砕しながら分散する方法、あるいは 半導体を合成する際に溶媒中で微粒子として折出させそ ては、前述のゾルーゲル法の他に、乳鉢ですり潰す方 のまま使用する方法等が挙げられる。

エチレングリコールの分子量を変えることで、分散液の **钐成したり、半導体圏の空隙率をコントロールできるの** 【0026】分散媒としては、、水または各種の有機溶媒 (例えばメタノール、エタノール、イソブロピルアルコ **ール、シトロネロール、タービネオール、ジクロロメタ** リコール、ヒドロキシエチルゼルロース、カルボキシメ チルセルロースのようなポリマー、界面活性剤、酸、ま **粘度が調節可能となり、さらに剥かれにくい半導体圏を** ハ、アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル等)が挙げ られる。分散の際、必要に応じて例えばポリエチレング たはキレート剤等を分散助剤として用いてもよい。ポリ で、ポリエチレングリコールを添加することは好まし 【0027】盤布方法としては、アプリケーション系と してローラ法、ディップ法等、メータリング系としてエ メータリングを同一部分にできるものとして、特公昭58 **-4589号に開示されているワイヤーバー法、米国特許268** 1294号、同2761419号、同2761791号等に記載のスライド しい。過式印刷方法としては、凸板、オフセットおよび アーナイフ法、ブレード法等、またアプリケーションと **ホッパー街、エクストルージョン弦、カーナン弦像が好** ましい。また汎用機としてスピン法やスプレー法も好ま グラピアの3大印刷法をはじめ、凹版、ゴム版、スクリ **- ソロ昭等が好ましい。これらの中から、液粘度やウェ** ット厚さに応じて、好ましい製膜方法を選択する。

[0028] 半導体徴粒子の個は単層に限らず、粒径の 異なる半導体徴粒子(あるいは異なるパインダー、添加 違った半導体徴粒子の分散液を多屈塗布したり、種類が 5。一度の盛布で膜厚が不足の場合にも多層盛布は有効 別)を含有する壁布圏を多層塗布したりすることもでき ده5.

[0029]一般に半導体徴粒子層の厚さ(癌光層の厚 さと同じ)が厚くなるほど単位投影面街当たりの担持色 森量が増えるため、光の捕獲率が高くなるが、生成した 電子の拡散距離が増すため電荷再結合によるロスも大き くなる。したかって、半導体徴粒子圏の好ましい厚さは 子層の厚さは1~30μmが好ましく、2~25μmがより好 ましい。半導体微粒子の支持体 1 m²当たり盛布量は0.5 3.1~100 / mである。光電池に用いる場合、半導体微粒 ~100gが好ましく、3~50gがより好ましい。

に、加熱処理するのが好ましい。好ましい加熱温度の範 【0030】半導体徴粒子を導電性支持体上に塗布した ある。また加熱時間は10分~10時間程度である。ポリマ 囲は40℃~700℃であり、より好ましくは100℃~600℃ &で半導体徴粒子同士を賦子的に接触させるとともに、 **監膜強度の向上や支持体との密着性を向上させるため**

【0025】半導体徴粒子の分散液を作製する方法とし 38

氏、酸素プラズマ処理、純水洗浄、溶剤洗浄、ガス洗浄 等を除去する目的で、上記の開射や印加のほか加熱、減 ーフィルムのように融点や軟化点の低い支持体を用いる 場合、商温処理は支持体の劣化を招くため、好ましくな ハ。またコストの観点からもできる限り低温(例えば50 の存在下での加熱処理等により可能となり、また、紫外 線、赤外線、マイクロ波等の開射や電界、超音波を印加 することにより行うこともできる。同時に不要な有機物 で~350℃) であるのが好ましい。低温化は、50回以下 の小さい半導体徴粒子や鉱酸、金属酸化物プレカーサー 等を適宜組み合わせて併用することが好ましい。

させたり、半導体微粒子近傍の純度を高め、色素から半 [0031]加熱処理後、半導体微粒子の表面損を増大 導体徴粒子への電子注入効率を高める目的で、例えば四 [0032] 半導体微粒子層は、多くの色素を吸着する ことができるように大きい表面積を有することが好まし い。半導体徴粒子の層を支持体上に盛布した状態での表 塩化チタン水溶液を用いた化学メッキ処理や三塩化チタ い。また、半導体徴粒子から電荷輸送圏へ逆電流が流れ るのを防止する目的で、粒子表面に色素以外の電子電導 性の低い有機物を吸着させることも有効である。吸着さ く、さらに100倍以上であるのが好ましい。この上限は 面積は、投影面積に対して10倍以上であるのが好まし ン水溶液を用いた塩気化学的メッキ処理を行ってもよ せる有機物としては疎水性基を持つ物が好ましい。 特に制限はないが、通常1000倍程度である。

りできるが、有機金属錯体色素、メチン色素、ポルフィ 整光層に用いる増密色素は、可視域や近赤外域に吸収を 有し、半導体を増懸しうる化合物なら任意に用いること リン系色素またはフタロシアニン系色素が好ましい。ま た、光電変換の波長域をできるだけ広くし、かつ変換効 **油度分布に合わせるように、併用または混合する色素と** 率を上げるため、二種類以上の色素を併用または混合す ることができる。この場合、目的とする光쟁の波長域と その割合を通ぶことができる。 [0033] (3) 色素

[0035]以下、略光層に用いる好ましい増盛色素を リウム環やクロコニウム環を形成する場合のように酸性 レートのようなπ伝導性を有するキレート化基が挙げら を形成していてもよく、また分子内塩を形成していても よい。またポリメチン色素の場合、メチン勧がスクアリ COOH基、OH基、SOJH基、-P(0)(OH)2基または-0P(0)(OH) れる。なかでもCOOH基、-P(0)(OH)2基または-OP(0)(OH) 2基が特に好ましい。これらの基はアルカリ金属等と塩 を有しているのが好ましい。好ましい結合基としては、 て吸剤能力の有る適当な結合基(interlocking group) ヒドロキシキノリン、サリチレートまたはα-ケトエノ 【0034】こうした色素は半導体微粒子の製面に対 2基のような酸性基、あるいはオキシム、ジオキシム、 基を含有するなら、この部分を結合基としてもよい。 具体的に説明する。

素、金属ポルフィリン色素またはルテニウム錯体色素が ウム鎖体色素としては、例えば米国特許4927721号、両4 国際公開NO98/50393号、特開2000-26487号等に記載の贈 色素が金属錯体色素である場合、金属フタロシアニン色 好ましく、ルテニウム錯体色素が特に好ましい。ルテニ 周5525440母、特隅平7-249790母、特扱平10-504512母、 684537号、周5084365号、周5350644号、周5463057号、 (a) 有機金属錯体色素 体色素が挙げられる。

【0036】さらに本発明で用いるルテニウム描体色素 は下記一般式 (1):

びジチオカルバミン酸の誘導体からなる群から選ばれた 配位子が好ましい。pは0~3の監数である。B-a、B-b は、1座または2座の配位子を扱し、C1、SCN、H₂0、B r. l. CN、NCO、SeCN、βージケトン類、シュウ酸およ により扱されるのが好ましい。一般式(1)中、A1 およびB-cはそれぞれ独立に下記式B-1~B-10: (A 1)pRu(B-a)(B-b)(B-c)

[0037]

9

HOOO

B-10

B-9

£

(0038)(上記式中、Baは、水素原子または四換基を投す。回換基としては、たとえば、ハログン原子、技索型1~12の回換または無回換のアルキル基、炭素原子と12の回換または無回換のアリール基、炭素防6~12の回換または無回換のアリール基、あるいは前述の酸性基(これらの酸性基は塩を形成していてもよい)やキレート化基が挙げられ、アルキル基およびアラルキル基のアルキル部分は直鎖状でも分岐状でもよく、またアリール基およびアラルキオリール基およびアラルキル基のアルキル部分は直鎖状でも分岐状でもよく、またアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール基およびアラルキル基のアリール

[0040] [42]

も多環(縮合環、環集台)でもよい。)で妻される化合物から選ばれた有機配位子を妻す。B-8、B-bおよびB-cは同一でも異なっていてもよく、またこれらの内のいずれか1つまたは2つのみが存在するだけでもよい。
[0039]有機金属舗体色素の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0042]

[化4]

色素の具体例を下に示す。

半導体徴粒子に色素を吸着させるには、色素の溶液中に **请するか、色菜の岩液を半導体徴粒子届に盛布する方法** 法、ローラ法、エアーナイフ法等が使用可能である。浚 讃法の場合、色素の吸着は窒温で行ってもよいし、特隅 タノール、エタノール、t-ブタノール、ベンジルアルコ 良く乾燥した半導体微粒子層を有する導電性支持体を漫 を用いることができる。前者の場合、漫遺法、ディップ 平7-249790号に記載されているように加熱遠流して行っ テン法、スピン法、スプレー法等がある。色素を治解す ール棒)、コトリル製(アセトコトリル、プロピオコト てもよい。また役者の盘布方法としては、ワイヤーバー 弦、スライドホッパー弦、エクストルージョン弦、カー **る溶媒として好ましいのは、例えば、アルコール類(メ** リル、3-メトキシブロピオニトリル等)、ニトロメタ [0045] (4) 半導体徴粒子への色素の吸着

タン、クロロホルム、クロロベンゼン等)、エーテル類 (ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等) 、ジメチ ン、1,3-ジメチルイミダゾリジノン、3-メチルオキサゾ **対酸エステル類(炭酸ジエチル、炭酸エチレン、炭酸プ** ロピレン律)、ケトン盤(アセトン、2-ブタノン、ツク **ラ、ベンゼン、トルエン等)やこれらの混合溶媒が挙げ** リジノン、エステル類(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、 F、N,N-ジメチルアセタミド等) 、N-メチルピロリド ロヘキサノン等)、炭化水素(ヘキサン、石油エーデ ルスルホキシド、アミド類 (N,N-ジメチルホルムアミ

[0046] 色素の全吸着量は、多孔質半導体電極基板 い。また色素の半導体徴粒子に対する吸着量は、半導体 い。このような色素の吸着量とすることにより半導体に **微粒子 1g当たり0.01~1mmolの範囲であるのが好まし** の単位表面積 (1m²) 当たり0.01~100mmolが好まし

ン、ハロゲン化炭化水素(ジクロロメタン、ジクロロエ sa

おける増感効果が十分に得られる。これに対し、色素が 色の化合物を色素に添加し、半導体微粒子に共吸粉させ 構造をもった化合物であり、例えば、カルポキシル基を 少なすぎると増密効果が不十分となり、また色素が多す ぎると半導体に付着していない色素が浮遊し、増密効果 を低減させる原因となる。色素の吸着量を増大させるた めには、吸着的に加熱処理を行うのが好ましい。加熱処 Cの間で素早く色素の吸着操作を行うのが好ましい。ま た、色素関の凝集などの相互作用を低減する目的で、無 常温に戻さずに、半導体電極基板の過度が60~150 てもよい。この目的で有効な化合物は界面活性な性質、 有するステロイド化合物(例えばケノデオキシコール 数)や下記の例のようなスルホン数塩類が挙げられる。 理後、半導体徴粒子表面に水が吸着するのを避けるた Ŕ

[0047]

アリシン、ポリアニケアリシン様が挙げられ、好来し7* よい。好ましいアミン類としてはピリジン、4-t-ブチル り除去するのが好ましい。過式洗浄槽を使い、アセトニ トリル等の極性溶剤、アルコール系溶剤のような有機溶 ン類や4級塩を用いて半導体徴粒子の表面を処理しても [0048] 未吸着の色素は、吸着後速やかに洗浄によ 煤で洗浄を行うのが好ましい。色素を吸着した後にアミ

(g __

5 又は 6 関環の芳香族カチオンを形成しうる原子団を裏 t。Qy j(は炭素原子、水素原子、窒素原子、酸素原子及 好ましく、オキサゾール環又はイミダゾール環であるの り構成されることが好ましい。4y1により形成される5 **興頃は、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール** び硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上の原子によ 境、ピラゾール頃、イソオキサゾール環、チアジアゾー ル環、オキサジアゾール環、トリアゾール環、インドー **ル環またはピロール環であるのが好ましく、オキサゾー** ル環、チアゾール環又はイミダゾール環であるのがより ٩-ک [0053] 一般式 (Y-a) 中、Qy は認素原子と共に

が特に好ましい。(1)により形成される6 段環は、ピリ ロ

トラヘキシルアンモニウムヨージド等が挙げられる。こ れらが液体の場合はそのまま用いてもよいし、有機溶媒 *4級塩としてはテトロプチルアンモニウムヨージド、 に溶解して用いてもよい。 9

電荷輸送層は、色素の数化体に電子を補充する機能を有 する電荷輸送材料を含有する層である。本発明で用いる ことのできる代表的な電荷輸送材料の例としては、 [0049] (D) 電荷輸送图

(1) イオン輸送材料として、酸化過元対のイオンが治 解した溶液(虹解液)、酸化遠元対の溶液をポリマーマ 元対イオンを合有する洛路塩電配解質、さらには固体電解 質が挙げられる。また、イオンがかかわる電荷輸送材料 荷輸送材料として、電子輸送材料や正孔(ホール)輸送 トリクスのゲルに合設したいわゆるゲル電解質、酸化適 のほかに、(11)固体中のキャリアー移動がかかわる 材料を用いることもできる。これらの電荷輸送材料は、 併用することができる。

[0050] (1) 施强超色解

液状であるか、または低胞点の電解質であり、例えばNO 95/18456号、特朗平8-259543号、电気化学,第65卷, 11 帝陸塩電解質は、光電変換効率と耐久性の両立という観 解質を挙げることができる。100℃以下、特に窓鍋付 点から特に好ましい。洛魁塩電解腎とは、窒竭において 塩、イミダゾリウム塩、トリアゾリウム塩等の既知の亀 母, 923頁 (1997年) 等に記載されているピリジニウム 近において液伏となる溶融塩が好ましい。

[0051]好ましく用いることのできる溶脱塩として は、下記一般式 (Y-a) 、 (Y-b) 及び (Y-c) で扱され るものが挙げられる。

(0052)

トリアジン頃であるのが好ましく、ピリジン頃であるの ジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピッジン環又は (ပု ()

[0054] -般式 (Y-b) 中、Ay 1は鉛素原子又はリ がより好ましい。 ン原子を扱す。 [0055] —殷式 (Y-a)、 (Y-b) 及び (Y-c) 中のB キル基(好ましくは炭素数1~24であり、直動状、分岐 **伏あるいは環状であってもよく、例えばメチル基、エチ** シル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、1-オクチル 基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、2-ヘキシ y 1~By6は、それぞれ独立に、四換又は無四換のアル ル基、プロピル基、イソプロピル基、ペンチル基、

特開2002-75471(P2002-75471A)

Ξ

ルデシル基、オクタデシル基、シクロヘキシル基、シク ロペンチル基等)、または質換又は無質換のアルケニル 基(好ましくは炭素数2~24、直鎖状、分岐状あるいは 例えばビニル基、アリル基等)を表し、より好ましくは **炭素数2~18のアルキル基又は炭素数2~18のアルケニ** ル基であり、特に好ましくは炭素原子数2~6のアルキ ル基である。

ち2つ以上が互いに連結してAy」を含む非芳香族環を形 成してもよく、一般式 (Y-c) 中のfly1~fly6のうち2 [0056] また、一般式 (Y-b) 中のRy1~Ry4のラ

基(エトキシカルポニルオキシ基等)、アシル基(アセ 11 [0057] 一般式 (Y-a)、 (Y-b) 及び (Y-c) 中のQ 基、メトキシエトキシ基、メトキシエトキシエトキシ基 等)、アリーロキシ基(フェノキシ基等)、アルキルチ オ基(メチルチオ基、エチルチオ基等)、アルコキシカ ルポニル基(エトキシカルポニル基等)、炭酸エステル チル基、プロピオニル基、ペンゾイル基等)、スルホニ しい留換基の例としては、ハロゲン原子 (F、C1、Br、1 **等)、シアノ基、アルコキシ蟇(メトキシ基、エトキシ** 再)、アシルオキシ苺(アセトキシ苺、ペンソイルオキ y1及びRy1~Ry6は置換基を有していてもよく、好ま ル基(メタンスルホニル基、ペンゼンスルホニル基 つ以上が互いに連結して環構造を形成してもよい。

エチル基、プロピル基、イツプロピル基、シクロプロピ ル基、ブチル基、2-カルボキシエチル基、ベンジル基 基、シリルオキシ基等が挙げられる。

体を形成してもよい。

を他のアニオンで置き換えた溶融塩と併用することもで **盟以上混合して使用してもよく、また、ヨウ素アニオン** として挙げられ、SCN⁻、CF₃SO₃⁻、CF₃CO0⁻、(CF₃SO₂)₂N -又はBF4-であるのかより好ましい。また、Lilなと他の ルカリ金属塩を添加することもできる。アルカリ金属塩 CF3SO3-、CF3COO-、Ph4B-、: (CF3SO2)3C-每か好ましい例 ヨウ茶塩やCF3COOL1、CF3COONa、LISCN、NaSCNなどのア の添加量は、0.02~2質量%程度であるのが好まし きる。ヨウ素アニオンと置き換えるアニオンとしては、 '65" C104" (CF3SQ2)2N" (CF3CF2SQ2)2N" CH3SQ3" ヽロゲン化物イオン (Cl⁻、Br⁻等) 、SCN⁻、Bf 4⁻、P 1、0・1~1質量%がおらに好ましい。

【0060】本発明で好ま」しく用いられる溶胞塩の具体

[0061] (48)

ノ基、ベンゾイルアミノ基等)、カルバモイル基(N,N-シ基、トルエンスルホニルオキシ基等)、ホスホニル基

ジメチルカルバモイル基等)、アルキル基(メチル基、

(ジエチルホスホニル基等) 、アミド基 (アセチルアミ

Y3-2 X=BF4 Y3-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y1-3 X=N(SO 2CF3)2 Y2-2 X=8F4 Y2-3 X=N(SO₂CF₃₎₂ Y8-3 X=N(SO2CF3)2 Y5-3 X=N(SO2CF3)2 Y4-3 X=N(SO 2CF3)2 76-5 X=CF3C00 72-4 X=CF3C00 72-6 X=CF3SO, Y6-1 X=1 Y6-2 X=BF4 Y1-2 X=8F4 Y2-5 X=SCN Y14 X=PF Y4-2 X=BF4 Y5-2 X=BF4 18-X F91 ¥4-1 X≖I 72-1 X≖I ¥5-1 X≕ ¥ ;; 73-1 X리 (12) CHCN CHCN C,Ho(n) Ê 3 Ê Ē Ê ê 21

Y6-7 X=CF3SO3

(化9]

Y6-6 X=SCN

[0062]

尊)、アリール基(フェニル基、トルイル基等)、複素 アルケニル基(ピニル基、イユープロペニル基等)、 シリル 頃基(ピリジル基、イミダブリル基、フラニル基等)、 [0058] 一般式 (Y-a)、 (Y-b) 又は (Y-c) によ

り表される化合物は、 $0 y_1 X$ は $B y_1 \sim B y_6$ を介して多量

【0059】これらの溶散塩は、単独で使用しても、2

列を以下に挙げるが、これらに限定されるわけではな

シ基等)、スルホニルオキシ基(メタンスルホニルオキ

Y13-1 X=1 Y13-2 X=BF₄ Y13-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y14-1 X= Y14-2 X=BF₄ Y14-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y12-1 X=1 Y12-2 X=BF4 N-C,He(N) Y12-3 X=N(SO_2CF3)2 <u>+</u> *25* (M2) (3) 3 3 318) [0064] 77-1 X=1 77-2 X=8F₄ 77-3 X=N(SO₂CF₃)₂ 77-4 X=CF₃COO⁻ 77-5 X=SCN Y9-1 X=1 Y9-2 X=8F4 Y9-3 X=N(SO,CF₃); TB-1 X= YB-2 X=BF4 YB-3 X=NISOJCF3, YB-4 X=PF6 Y10-1 X=1 >- CHOCH,CH,OCH, X- Y10-2 X=BF, Y10-3 X=N(SO₂CF₃), Y8-5 X=CF,COO-Y8-6 X=SCN Y8-7 X=CF,SO, 79-4 X-CF1COO" 79-5 XESCN 79-6 XECF,SO, Mash-CH (CHCHCHO) CH (13) (CH2CH20)2CH2CH сн,сн,о),сн,сн, , (CH2CH20), (CH2CH2O)2CH3 (CH2CH20)3CH3 30 3 Ê

Y11-2 X=BF₄ Y11-2 X=BF₄ Y11-3 X=N(SO₂CF₃₎₂ (4C 1 0) (CH2CH2O)3CH3

[0063]

(16)

(23)

Y20-2 X=BF4 Y20-2 X=BF4 Y20-3 X=W(SO₂CF₃)₂ Y21-1 X=1 Y21-2 X=BF₄ Y21-3 X=W(SO₂CF₃₎₂ Y18-1 X=1 Y18-2 X=8F₄ Y18-3 X=N(SO₂CF₃)₂ 82 Y22-3 X=N(SO2CF3)2 Y17-3 X=N(SO₂CF₃)₂ 119-3 X=N(SO2CF3)2 Y194 X=CF3C00 Y19-6 X=CF3SO3 Y22-1 X#I Y22-2 X=BF4 Y19-5 X=SCN Y19-2 X=8F4 Y17-2 X=BF4 Y174 X=PF Y19-1 X=1 Y17-1 X=1 H2C(OH2CH2C)2-N-(CH2CH2O)2CH3 X--(CH2CH20)2CH3 X-(12) (сносно) сн HCHC-N-CHCHO-Hocho - N-C, Ho(n) CHCH CHCH 30 Ē 33 27 (717) (419) 318

(£12)

[0065]

Y26-1 X=1 Y26-2 X=N(SO₂CF₃)₂ Y26-3 X=BF₄ Y23-1 X=1 Y23-2 X=BF₄ Y23-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y28-2 X=BF₄ Y28-2 X=BF₄ Y28-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y27-2 X=N(SO₂CF₃)₂ Y25-3 X=N(SO2CF3)2 Y29-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y24-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y27-4 X=CF3C00 Y27-6 X=CF3SO3 Y27-5 X=SCN Y27-3 X=BF4 Y29-1 X=I Y29-2 X=8F4 Y25-1 X=1 Y25-2 X=BF4 Y26-4 X=PFe Y24-2 X=BF4 Y24-1 X≕I Y27-1 X=1 CHCHOCH2CH2-N N-CH9 * * [化13] (CH2CH2O)2CH2CH3 × сн,сн,о),осн,сн, H02(04H04H0). \(CH_2CH_2O)_2CH_3 - C.Ho(n) **Н**СНС(ОН2СН2С) 329 (3 2 3 32 3 38 33 [9900]

ヨーダイド、ピリジニウムヨーダイド、イミダゾリウム ヨーダイドなど4級アンモニウム化合物のヨウ素塩な **物全体に対して0.1~20質量%であるのが好ましく、0.5 M** か好ましく、この場合、ヨウ茶の含有量は、電解質組成 【0067】上記溶胞塩電解質は常温で溶胞状態である ものが好ましく、쒐煤を用いない方が好ましい。後述す る溶媒を添加しても構わないが、溶融塩の含有量は電解 く、90質量%以上であるのが特に好ましい。また、塩の [0068] 上記電解質組成物にはヨウ素を添加するの うち、50質量%以上がヨウ素塩であることが好ましい。 質組成物全体に対して50質量%以上であるのが好まし

溶媒、および添加物から構成されることが好ましい。本 の金属ヨウ化物、あるいはテトラアルキルアンモニウム 発明の電解質は12とヨウ化物の組み合わせ (ヨウ化物 ELTHLII, NaI, KI, CSI, Calzak 電荷輸送層に電解液を使用する場合、電解液は電解質、 ~5質量%であるのかより好ましい。 [0069] (2) 電解液

エリシアン酸塩やフェロセンーフェリシニウムイオンな どの金属錯体、ポリ硫化ナトリウム、アルキルチオール イミダゾリウムヨーダイドなども級アンモニウム化合物 のヨウ茶塩を組み合わせた虹解質が好ましい。上述した の金珥又化物、あるいはテトラアルキルアンモニウムブ ロマイド、ピリジニウムブロマイドなども設アンモニウ ム化合物の具素塩など)のほか、フェロシアン酸塩ーフ **-アルキルジスルフィドなどのイオウ化合物、ピオログ** ン色素、ヒドロキノン-キノンなどを用いることができ る。この中でも12とLiIやビリジニウムヨーダイド、 ど)、Br2と臭化物の組み合わせ(臭化物としてはL i Br. NaBr. KBr. CsBr. CaBr2tz 町解質は混合して用いてもよい。

ク菜を添加する場合の好ましいヨウ素の添加濃度は0.01 さらに好ましくは0.2~4 Mである。また、電解液にヨ [0070]好ましい租解買買度は0.1~10Mであり、

グリコールモノアルキルエーテル、プロピレングリコー ** リアー協度を向上したりして、優れたイオン伝導性を発 サゾリジノンなどの複素項化合物、ジオキサン、ジエチ の勧伐エーテル類、メタノール、エタノール、エチレン **おしプロピンングリコード、グリセリンなどの多値アル** コール類、アセトニトリル、グルタロジニトリル、メト キシアセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリ 【0071】 電解質に使用する溶媒は、粘度が低くイオ ン品動度を向上したり、もしくは餝亀率が高く有効キャ **取できる化合物であることが超ましい。このような溶媒** としては、エチレンカーポネート、プロピレンカーポネ **ートなどのカーポネート化合物、3ーメチルー2ーオキ** ルエーテルなどのエーテル化合物、エチレングリコール ジアルキルエーテル、プロピレングリコールジアルキル **ル、ポリンロパレングリコールジアルキルエーテルなど** ルモノアルキルエーテル、ポリエチレングリコールモノ アルキルエーテル、ポリプロピレングリコールモノアル **小などのニトリル化合物、ジメチルスルフォキシド、ス ハペ プロピワングリコール、ボリエチレングリコール、** エーテル、ポリエチレングリコールジアルキルエーテ キルエーテルなどのアルコール類、エチレングリコー ルフォランなど非プロトン極性物質、水などが挙げる れ、これらを混合して用いることもできる。

ることが好ましい。塩基性化合物を添加する場合の好ま [0072] また、本発明では、J. An. Ceram. Soc., ノチルビリジンや、2~ビコリン、2,6~ルチジン毎 の協基性化合物を前述の溶酸塩低解質や電解液に添加す 80 (12)3157-3171(1997)に記載されているようなtert-しい遺度範囲は0.05~2Mである。 【0073】(3)グル虹解灯 等の手法により、前述の溶阻塩電解質や電解液をゲル化 🛚

本免明では、虹解質はポリマー溶加、オイルゲル化剤溶 加、多官能モノマー類を含む田合、ポリマーの架構反応

る。オイルゲル化剤資加によりゲル化させる場合はJ. C によりゲル化させる場合は、"Polymer Electrolyte Re views-1および2" (J.B.MacCallumとC.A. Vincentの共 的を使用することかできるが、好ましい化合物は分子構 化した例は特開平11-185863号に、溶融塩電解 (固体化) させて使用するこどもできる。ポリマー淡紅 **造中にアミド構造を有する化合物である。 電解液をゲル** 質をゲル化した例は特開2000-58140号に記載 編、ELSEVIER APPLIED SCIENCE)に記載された化合物を nemSoc. Japan, Ind. Chem. Sec., 46,779(1943), J. A m. Chem. Soc., 111,5542(1989), J. Chem. Soc., Che в. Сов вив., 1993, 390, Ange:w. Cheв. Int. Ed. Eng l., 35,1949(1996), Chem. Lett., 1996, 885, J. Chm. Soc., Chem. Commun., 1997, 545に記載されている化合 使用することができるが、特にポリアクリロニトリル、 ポリフッ化ピニリデンを好ましく使用することができ されており、本発明にも適用できる。

い架構剤は、 盟素原子に対して水電子反応可能な2 官能 以上の試薬(例えば、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化 a、βー不飽和カルポニル基、a、βー不飽和ニトリル 【0074】また、ポリマーの架構反応により電解質を 合、好ましい架構可能な反応性基は、アミノ基、含窒素 複葉環 (例えば、ピリジン環、イミダゾール環、チアゾ 一ル環、オキサゾール環、トリアゾール環、モルホリン **頃、パくリジン頃、パくシジン斑など) であり、好まし** アラルキル、スルホン酸エステル、酸無水物、酸クロラ 基など)であり、特偶2000-17076号、同20 00-86724号に記載されている架構技術も適用で ゲル化させる場合、架構可能な反応性基を含有するポリ マーおよび架構剤を併用することが留ましい。この場 イド、イソシアネート、α、βー不飽和スルホニル基。

[0075] (4) 正孔勧送材料

に、有機または無機あるいはこの両者を組み合わせた固 本発明では、溶融塩などのイオン伝導性電解質の替わり **体の正孔勧送材料を使用することができる。**

(a) 有機正孔輸送材料

n et al., Synthetic Metal 89(1997)215-220, Nature, V 第4,764,625号、特朗平3-269084号公积、特朗平4-1 開平11-148067、特開平11-176489等に記載のトリフェニ 99271号公银、特関平4-175395号公积、特関平4-26418 限、特開平5-320634号公報、等開平6-1972号公報、特 本発明に適用可能な有機正孔輸送材料としては、J.Bage ol.395, 8 Oct. 1998,p583-585およびWO97/10617、特開 昭59-194393号公银、特朗平5-234681号公银、米国特 許第4, 923, 774号、特隅平4-308688号公祝、米国特許 期平7-138562号、特開平7-252474号、特開平11-144773 **等に示される芳香族アミン類や、特開平11-149821、特** 9号公银、特阻平4-230851号公银、特阻平4-364153号 公银、特朗平5-25473号公银、特朗平5-239455号公

レン誘導体類を好ましく用いることができる。また、Ad Engl. 1995, 34, No.3, p303-307, JACS, Vol120, NO.4, 19 初、K. Murakoshiet al.,;Chem. Lett. 1997, p47112配 (P-フェニレンガニレン) およびその観導体、ポリチエ 観のポリピロール、 "Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers Vol.1,2,3,4" (NALWA裙、W ILEY出版) に記載されているポリアセチレンおよびその **ニレンピニレンおよびその飯等体、ポリチオフェンおよ** ルイジンおよびその誘導体等の導電性高分子を好ましく びその誘導体、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリト v. Mater. 1997, 9, NO. 7, p557, Angew. Chem. Int. Ed. 98, p664-672等に記載されているオリゴチオフェン化合 誘導体、ポリ(p-フェニレン) およびその誘導体、ポリ 使用することができる。

[0076] 正孔 (ホール) 輸送材料にはNature, Vol.3 り、酸化物半導体表面のポテンシャル制御(空間電荷層 の補償)を行うために11[(CF3SO2)2N]のような塩を添加 95, 8 Oct. 1998,p583-585に記載されているようにドー ロモフェニル) アミニウムヘキサクロロアンチモネート のようなカチオンラジカルを含有する化合物を添加した パントレベルをコントロールするためにトリス (4-ブ しても借わない。

[0082] (E) 対極

無機正孔輸送材料としては、p型無機化合物半導体を用 [0077] (b) 無機正孔的送材料

であることが好ましく、さらに4.7~5.3eVであることか の例としては、Cul, CuSCN、CulnSeg, Cu(In,Ga)Seg, C て、GaP、N10、CoO、FeO、B1203、HoO2、Cr203等を用い ャルより小さいことが必要である。使用する色素によっ てD型無機化合物半導体のイオン化ポテンシャルの好ま 機化合物半導体のイオン化ポテンシャルは色素の正孔を **瑚元できる条件から、色素吸着電極のイオン化ポテンシ** しい範囲は異なってくるが、一般に4.5eV以上5.5eV以下 Fましい。好ましいp型無機化合物半導体は一価の飼を 含む化合物半導体であり、一価の飼を含む化合物半導体 uGaSe2、Cu2O、CuS、CuGaS2、CuInS2、CuAlSe2などが巻 げられる。この中でもCuiおよび CuSCNが好ましく、Cui が最も好ましい。このほかのり型無機化合物半導体とし さらに2.5eV以上であることが好ましい。また、p 型無 は、パンドギャップが2eV以上であることが好ましく、 いることができる。この目的のp型無機化合物半導体 ることができる。

取荷輸送層の形成方法に関しては2通りの方法が考えら る。もう1つは癌光周上に直接、電荷輸送層を付与する れる。1つは愍光層の上に先に対極を貼り合わせてお き、その間隙に液状の電荷輸送層を挟み込む方法であ ち法で、対極はその後付与することになる。 [0078] (5) 配荷輸送層の形成

または常圧より低い圧力にして間隙の気相を液相に密換 【0079】前者の場合、電荷輸送層の挟み込み方法と して、設債等による毛質現象を利用する常圧プロセス、

=

する真空ブロセスを利用できる。

【0080】後者の場合、湿式の電荷輸送圏においては 未乾燥のまま対極を付与し、エッジ部の液漏洩防止措置 布して田合等の方法により固体化する方法があり、その 場合には乾燥、固定化した後に対極を付与することもで を施すことになる。またゲル電解質の場合には湿式で盛 きる。電解液のほか湿式有機正孔粉送材料やゲル電解質 を付与する方法としては、前述の半導体徴粒子函や色素 の付与と同様の方法を利用できる。

Hの場合には、真空蒸着法やCVD法等のドライ成膜処 理で電荷輸送图を形成し、その後対極を付与することも スピンコート法、没请法、電解折出法、無電解メッキ法 【0081】固体粗解質や固体の正孔(ホール)勧送材 法,盤布法,スピンコート法、没遺法、ป解田合法、先 **電解田合法等の手法により電極内部に導入することがで** きる。無機固体化合物の固合も、キャスト法,盤布法, できる。有機正孔輸送材料は、真空蒸泊法,キャスト 等の手法により電極内部に導入することかできる。

専電材としては、金属 (例えば自金、金、銀、鍜、アル ミニウム、マグネシウム、インジウム等)、炭素、また ッ素ドーブ酸化スズ、等)が挙げられる。この中でも白 金、金、鈕、鈤、アルミニウム、マグネシウムを対極層 として好ましく使用することができる。対極の好ましい ましい。対極周の扱面抵抗は低い程よい。好ましい扱面 抵抗の範囲としては500/口以下であり、さらに好まし 対極は、前記の導電性支持体と同様に、導電性材料から なる対極導電圏の単層構造でもよいし、対極導電圏と支 **待基板から構成されていてもよい。対極導電圏に用いる** は専町性金質酸化物 (インジウムースズ複合酸化物、フ 支持基板の例は、ガラスまたはプラスチックであり、こ れに上記の導電剤を盛布または茶登して用いる。対極導 **電圏の厚さは特に制限されないが、3mm~10μmが好** くは200/ロ以下である。

[0083] 導電性支持体と対極のいずれか一方または 射させるのが好ましい。この場合対極は光を反射する性 質を有するのが好ましい。このような対極としては、金 **頃または導電性の酸化物を蒸釣したガラスまたはプラス** 両方から光を照射してよいので、磁光層に光が到途する ためには、導電性支持体と対極の少なくとも一方が実質 - 専工を持体を通明にして、光を導気性支持体側から入 的に透明であれば良い。発電効率の向上の観点からは、 チック、あるいは金属隣膜を使用できる。

する基板の導電路側を貼り付ければよい。また、導電性 布、メッキまたは茶肴(PVD、CVD)するか、導電園を有 支持体の場合と同様に、特に対極が透明の場合には、対 極の抵抗を下げる目的で金属リードを用いるのが好まし 金属リード設置による入射光量の低下等は導配性支持体 [0084] 対極は、電荷輸送周上に直接導電材を盘 い。なお、好ましい金属リードの材質および設置方法、

(18)

35 の場合と同じである。

電極として作用する導電性支持体と対極の一方または両 保護層、反射防止層等の機能性層を設けても良い。これ らの機能性層の形成には、その材質に応じて塗布法、蒸 **方の外側表面、導電層と基板の間または基板の中間に、** 替法、貼り付け法等を用いることができる。 [0085] (F) その他の図

様々な形態が可能である。大きく2つに分ければ、両面 から光の入射が可能な構造と、片面からのみ可能な構造 が可能である。図2~図9に本発明に好ましく適用でき 上述のように、光電変換案子の内部構造は目的に合わせ [0086] (G) 光電変換素子の内部構造の具体例 る光電変換素子の内部構造を例示する。

支持基板50を配置したものであり、導電層側から光が入 射する構造となっている。図4は、支持基板50上に導電。 この一対の透明導電層の間に下盛り層60と感光層20と電 [0087] 図2は、透明導電燈10gと透明対極導電層4 0%との間に、感光層20と、電荷輸送層30とを介在させた 荷輸送閥30および対極導電閥40をこの順で般け、さらに 图10を有し、下塗り图60を介して感光图20を設け、さら を内側にして配留したものであり、対極側から光が入射 荷輸送閥30とを介在させたものであり、両面から光が入 ものであり、両面から光が入射する構造となっている。 図3は、透明基板50a上に一部金属リード11を設け、さ らに透明導電图10aを設け、下盛り層60、懸光層20、電 に電荷輸送图30と透明対極導電圏40aとを設け、一部に 金属リード11を設けた透明基板50aを、金属リード11側 する構造である。図5は、透明基板50a上に一部金属リ ード11を設け、さらに透明導電層10aおよび40aを設け、 好する構造である。

20を股け、さらに電荷輸送層30および透明対極導電層40 🕫 F盤り層60、感光層20、電荷輸送層30および対極導電層 40を設け、この上に支持基板50を配置したものであり導 電層側から光が入射する構造である。図7は、支持基板 50上に導電層10を有し、下盛り層60を介して感光層20を 極側から光が入射する構造である。図8は、透明基板50 A上に透明導電閥10aを有し、下塗り層60を介して感光層 両面から光が入射する構造となっている。図9は、支持 基板50上に導電圏10を設け、下盤り圏60を介して感光圏 20を設け、さらに固体の電荷輸送層30を設け、この上に 一部対極導電路40または金属リード11を有するものであ 股け、この上に透明基板50aを配配したものであり、対 設け、さらに電荷輸送图30および週明対極導電图40aを aを設け、この上に透明基板50aを配置したものであり、 [0088]図6は、透明基板50a上に透明導電層10a、 り、対極側から光が入射する構造となっている。

芸材料が主としてイオン輸送材料からなる場合を、特に 10 をさせるようにしたものである。光電池のうち、電荷輸 本発明の光電池は、上記光電変換案子に外部負荷で仕事 [0089] [2] 光色治

極にリードを介して接続される外部回路自体は公知のも ので良い。本発明の光電変換案子を太陽電池に適用する 場合、そのセル内部の構造は基本的に上述した光電変換 **森子の構造と同じである。また、本発明の色素増感型太** 陽亀治は、従来の太陽電池モジュールと基本的には同様 一般的には金属、セラミック等の支持基板の上にセルか 構成され、その上を充填樹脂や保護ガラス等で覆い、支 呼ばれるモジュール構造、アモルファスシリコン太陽電 **治などで用いられる堪板一体型モジュール権通等が知ら** れており、本発明の色素増密型太陽電池も使用目的や使 用場所および環境により、適宜これらのモジュール構造 光電気化学電池と呼び、また、太陽光による発電を主目 的とする場合を太陽電池と呼ぶ。光電池は構成物の劣化 や内容物の揮散を防止するために、側面をポリマーや接 曽剤等で密封するのが好ましい。 導電性支持体および対 **侍基板の反対側から光を取り込む構造をとるが、支持基** 阪に強化ガラス等の透明材料を用い、その上にセルを構 成してその透明の支持基板側から光を取り込む構造とす タイプ、サブストレートタイプ、ポッティングタイプと ることも可能である。具体的には、スーパーストレート のモジュール構造をとりうる。太陽電池モジュールは、 を選択できる。具体的には、特願平11-8457号明細書に

[実施例] 以下、本発明を実施例によって具体的に説明 0 0 0 0]

記載の構造や態様とすることが好ましい。

東施例1~2、比較例1~3

(1) 半導体分散液の鋼製

(1-1) 二酸化チタン分散物(分散物A)

せ、さらに7.2時間加熱した。室温に冷却した後、上澄 チタンテトライソプロポキサイド142.18と、トリ エタノールアミン149.2 Bとを、ドライボックス中 で窒渇にて混合し、2時間静置した。混合液をドライボ 蒸留水に酢酸2.85m1を添加して100m1とした し、白色のゲル状物とした後、温度を140℃に上昇さ みを除去し、淡い赤褐色の沈殿物を得た。水を含んだ沈 殿物の重量は33gであった。得られた沈殿物に、分子 量50万のポリエチレングリコール1.0gを加え、混 **分散物を得、分散液Aとした。分散液Aに含まれる二酸** ックスより取り出し、蒸留水を加えて全容1000ml ものを混合した。密封容器にて100℃で24時間加熱 錬機で20分間混練し、質量濃度12%の二酸化チタン となるように希釈し、母液とした。母液100m1と、 化チタン粒子の平均粒径は約16mであった。

Bを加え、混練機で20分間混練し、質量濃度16%の n光純薬工業(株)製の酸化亜鉛粉末16gに蒸留水80mlを 加え、さらに分子量2万のポリエチレングリコール2.0 二酸化チタン分散物を得、分散液Bとした。 (1-2)酸化亜鉛分散物

【0091】(2)色素を吸着したTiO2電極の作製

37

ガラスを取り出し、靍点一40℃の乾燥した環境で電極 (脱水) アセトニトリルで洗浄、自然乾燥し、電極Aを フッ素をドープした酸化スズをコーティングした導電性 を貼ってマスキングし、導電性ガラスから棒までの間隔 **が200μmになるように工夫したステンレス締を用い** て上記の二酸化チタン分散液Aを塗布した。塗布後、粘 のガラスを電気炉(ヤマト科学製マッフル炉FP-32 木)エタノール/t-ブタノール/アセトニトリル溶液 40℃で3時間浸漬し吸着させた。色素吸着済み電極を 得た。このようにして得られた感光層(色素が吸着した 着テーブを剥離し、室温で30分間風乾した。次に、こ 型)に入れ、空気中、450℃にて30分間焼成した。 ガラス (日本板硝子製;西模抵抗100/口、25㎜×100m (1:1:2、色素濃度:3×10-4モル/リットル)に e) の戦縄恒国の一部(協かの 3 mm) にイミドレイルム 二酸化チタン層)の塗布量は約7.0g/m²であった。 表面が120℃になるまで冷却した後、色素Aの(脱

[0092] (R 14)

キングし、導電性ガラスから棒までの間隔が200mm 液を噴霧し、下塗り層を作製した。下塗り層の厚みは約 50㎞であった。室温まで徐冷した後、ステンレスマスキ 離し、室温で30分間風乾した。次に、このガラスを電 ングした部分と同じ部分にイミドフイルムを貼ってマス になるように工夫したステンレス梅を用いて上記の二酸 化チタン分散液Aを塗布した。塗布後、粘着テーブを剥 フッ素をドープした酸化スズをコーティングした導電性 マスキングし、400℃に加熱したホットブレート上に 4.11mlおよび脱水エタノール80mlに溶解したスプレー酒 空気中450°Cにて30分間焼成した。電極Aと同様に ガラス (日本板硝子製;面積抵抗100/口、25m×100m 目)の導戦短回の一部(指から3目)をステンフス板か 置き、Ti(Оi-С3H1)4 5.68gをアセチルアセトン 気炉(ヤマト科学製マッフル炉FP-32型)に入れ、 して色素を吸着し、電極Bを作製した。

に溶解したスプレー溶液に変更した以外、同様にして電 **電極B作製時のスプレー溶液を、Nb(OC2H5)5 6.36** gをアセチルアセトン4.11mlおよび脱水エタノール80ml [0094] (2-3) 館極C

極Cを作製した。下塗り層の厚みは約50mになるよう噴

二酸化チタン分散液Aの替わりに、酸化亜鉛分散液Bを 二酸化チタン分散液Aの替わりに、酸化亜鉛分散液Bを 用いた以外、電極Aと同様にして、電極Dを作製した。 酸化亜鉛の塗布量は、約6.5g/m2であった。 (2-5) 電極臣

用いた以外電極Bと同様にして、電極Dを作製した。酸

化亜鉛の塗布量は、約6.5g/m²であった。

[0095] (3)電荷輸送層の形成

70℃に加温した、溶融塩電解液 (化合物D-1:化合 物Dー2:沃案:トリフルオロ酢酸リチウム:トリフル き)とを、図10の配置となるようにして、三井・デュ ポンポリケミカル(株)製のアイオノマー (ハイミラン17 出))を同様に70°Cに加過した上記案子の対極に設け 色素塩磨した亀極A~Eを26間×18間の大きさに切 断加エし、中心部 1 4 醖× 1 4 醖を残して下燃り層及び 半導体層を除去した。これらの電極それぞれと、同サイ ズの白金蒸着ガラス (対極、白金層の膜厚=1μm、ガ を挟んで、125±5℃にて30秒間加熱、圧着した。 ラス膜厚=1.1μm、電荷輸送剤を注入する穴2個付 02)を延伸したフレーム型スペーサー (厚さ 10 μm) オロ酢酸ナトリウム=35:15:1:1:1(質量 た穴より注液した。注液後、70℃にて1時間保温し、 帝温減圧下 16時間経時させた。

【0096】経時後、穴部分を前記スペーサーと同じ部 受光部であるTi02透明電極基板の面を残して全体を 材及びガラスを用い、熱圧着により封止した。さらに、 エポキシ樹脂接着剤でシールした。

[0097]

【0093】 (2-2) 電極B

あった。模擬太陽光を照射し、前述の光電池の導電性ガ 500Wのキセノンランプ (ウシオ製) の光を分光フィ 模擬太陽光を発生させた。この光の強度は100mM/cm²で ルター (Orie1社製AM1.5D) を通すことにより [0098] (4)光電変換効率の測定

(21)

数字は、N P S 選定から状めたイオン化ポテンツャン ** ラスと対極周間に発生した電気を電流電圧測定装置(ケ ースレーSMU2400型) にて阅定した。阴故電圧(V∞)を衷 1に記載した。さらに、光電変換菜子を改光した状態で 圧(VII)を扱りに記載した。また、扱りにあるかっこ内の 同様にして選定した、逆電流が1mA/cm²流れる際の荷電

り半導体が無い場合に求めたものと同じであるとしてい ただし、下塗り半導体層上の感光層半導体の値は、下塗 *よび分光吸収から求めたパンドギャップより算出した。

[0099] [表1]

	A THINGS	11年11日本			
	\$ () :	はおけいとは	と聞り四十時後	開放電圧	阿瓦洛西西
	丰等体例			(Voc. nV)	(V)
LEXEN 1	和 位 位	(12.59)/(4.5eV)	,		1
10 F 2	和西口	100 V 100 V 100 V	Methaby A South	200	200
1 1 2 2 1	ı,		(A) (A) (A)	9	0
1 1 1 N	と対象	W1677/14.5eV)	 	633	294
15 SE CO	年 を を の の の の の の の の の の の の の	数化曲恕(4.7eV)	1	498	575
英施例 2	五茶五	野ケ田谷(4 7eV)	6947.407/4 SoV	3	aou
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

である実施例1の場合、開放電圧(Voc)、逆電流が1mA/c 10 かである。下盛り周を設けない比較例1の場合および酸 れている。母光層の半導体が酸化亜鉛の場合も、実施例 [0100] 扱1に示される結果から以下のことが明ら い。一方、駁化チタン半導体徴粒子層の伝導帯下端氧位 **数り周の数化チタン半導体のそれも4.5eVと同じである** が4.5eV、下塗り層の酸化ニオブ半導体のそれが4.2eV 2流れる際の荷鶴田(WI)ともに大きく逆電流が抑制さ 化チタン半導体数粒子層の伝導符下端電位が4.5eV、下 比較例2場合、朋放電圧、逆電流荷電圧いずれも小さ 2は、比較例3に対し同様に有利である。

型、メタクリスタT−R60、600□、約100μm 試験を行ったところ、同様の傾向が得られた。また、電 各々奨瓶例1~2、比較例1~3のガラス電極の替わり **蒸着したものを用いて、これら奥施例、比較例と同様の** 恆B、CおよびEは、電極AおよびDに比較し、完成素 に、透明導電PETフイルム(東洋メタライジング(株) **厚み)を使用し、また対極としては向フイルムにPtを** [0101] 実施例3~4、比較例4~6 子を曲げたときの性能劣化が小さかった。

【発明の効果】本発明の光虹変換案子は、光の照射とは 関係ない逆電流が防止されており、光電変換効率が高 [0102]

Fる太陽気治やペーパー状光気治などに好適に用いられ い。また、フレキシブルな基板を用いた場合、変形に対 rる竪牢性を有する。フレキシブルな基板を用いた本発 く、変形に対する監牢に優れるので、曲面形状部へ設置 巩の光電変換菜子を適用した光電池は光電変換効率が高

[図面の簡単な説明]

[図1] 本発明の好ましい光粗変換案子の構造を示す概 [図2] 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す概

哈部分斯面図である。

【図3】本発明の好ましい光電変換薬子の構造を示す概 各部分断面図である。

[図4] 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す概 各部分断面図である。

[図5] 本発明の好ましい光電変換案子の構造を示す概 **略部分断面図である。** 【図6】本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す概 略部分断面図である。 【図7】本発明の好ましい光電変換案子の構造を示す概

略部分断面図である。

【図8】本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す概 発部分断面図である。 【図9】本発明の好ましい光電変換案子の構造を示す概 各部分断面図である。

[図10] 実施例で作製した光電変換素子の概略平面図 C & 5°

【符号の説明】

色素吸着二酸化チタン電極

半導体層が存在する受光部分 **村極(白金茶犂ガラス)**

湖町田

通明游和图

金属リード

半導体微粒子 田料

弱光面

电荷物送材料 電荷輸送層 0

语明对極導電圈 对杨琳和图 0

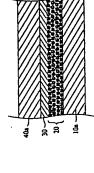
透明基板 50a 20

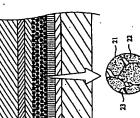
下盤り個 0 9

(22)

(図2)





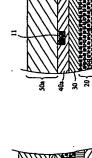


800

Ř

404

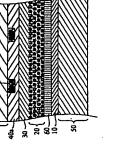
田



S

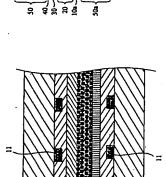
[図4]

(区図)



(9図)

[図5]



ន់ ģ Š

ş

